This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, Please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06-205302

(43) Date of publication of application: 22.07.1994

(51) Int. Cl.

HO4N 5/335

(21) Application number: 05-000530

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22) Date of filing:

06.01.1993

(72) Inventor: HITOMI JUICHI

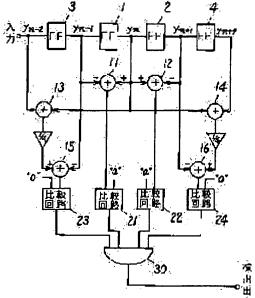
KOBAYASHI TAKAHIRO NAKAYAMA MASAAKI

(54) DEVICE FOR CORRECTING DEFECT OF PICTURE ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an excellent picture by detecting and correcting a signal while exactly distinguishing a picture element defect from a substantial signal in an image pickup device employing a solid-state image pickup element.

CONSTITUTION: Picture element data yn-2, yn-1, yn, yn+1, yn+2 being a noted picture element yn, picture elements yn-1, yn+1 before and after the picture elements yn, and picture element yn-2, yn+2 before and after the picture element yn-1, yn+1 are extracted by FFs 1-4 and the following equation are operated by using adders 11-16 and comparator circuits 21-24. Then discrimination outputs of the said comparator circuits are ANDed, and a picture element is discriminated to be a defect of picture element when four following equations are all satisfied, and a detection signal and a correction signal are outputted, yn-yn-1> a1, yn-yn+1>a2, yn-1<b1 (yn+yn-2)/2, yn+1<b2 (yn+yn-2)/2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.03.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2882227

[Date of registration]

05, 02, 1999

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against

examiner's decision of rejection
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-205302

(43)公開日 平成6年(1994)7月22日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 4 N 5/335

P

審査請求 未請求 請求項の数5 (全7頁)

(21)出願番号	特願平5-530	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)1月6日	大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 人見 寿一 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内 (72)発明者 小林 隆宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
	·	産業株式会社内 (72)発明者 中山 正明 大阪府門真市大字門真1008番地 松下電器
		企業株式会社内 (74)代理人 弁理士 小鍜冶 明 (外2名)

(54)【発明の名称】 画素欠陥補正装置

(57)【要約】

(修正有)

【目的】 固体撮像素子を用いた撮像装置において、本 来の信号と画素欠陥を正確に区別し、検出、補正を行 い、良好な画像を得る。

【構成】 FF1~4により注目画素とその前後と更にその前後の画素データ y_{n-2} 、 y_{n-1} 、 y_n 、 y_{n+1} 、 y_{n+2} を抽出し、加算器 $11\sim16$ 、比較回路 $21\sim24$ を用い、下記の比較回路の判定出力のANDを取り、4式をすべて満たすとき画素欠陥と判定し、検出信号を出力し補正信号を出力する。

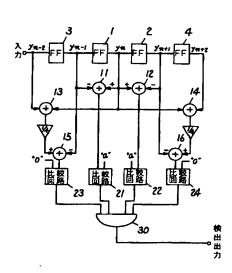
$$y_n - y_{n-1} > a_1 \tag{1}$$

$$y_n - y_{n+1} > a_2 \tag{2}$$

$$y_{n-1} < b_1 (y_n + y_{n-2}) / 2$$
 (3)

$$y_{n+1} < b_2 (y_n + y_{n-2}) / 2$$
 (4)

1~8 フリップフロップ II~16 加算器 21~24 比較回路 30 AND回路



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体撮像素子と、固体撮像素子の各画素 を順次走査し読み出された信号をサンプリングするサン プリング回路とを有する撮像装置と、

第1の画素の値と、隣接する第2,第3の画素の値と、 第2,第3の画素に隣接し第1の画素から離れた側にあ る第4,第5の画素の値を抽出する抽出回路と、抽出さ れた画素値を演算処理する演算回路とからなり画素欠陥 を検出する検出回路と、

検出回路の出力信号により制御される補正回路とからな 10 ることを特徴とする画素欠陥補正装置。

【請求項2】 演算回路が、第1の画素の値と第4の画素の値との差、第1の画素の値と第5の画素の値の差を求め、それぞれ一定値と比較する第1,第2の演算処理回路と、

第2の画素の値を、第1,第4の画素の値を演算処理した値と比較する第3の演算処理回と、

第3の画素の値を、第1,第5の画素の値を演算処理した値と比較する第4の演算処理回路とからなることを特徴とする上記第1項の画素欠陥補正装置。

【請求項3】 第1の固体撮像素子に対し第2の固体撮像素子が半画素ずれた位置に配値された複数の固体撮像素子と、固体撮像素子の各画素を順次走査し読み出された信号をサンプルするサンプリング回路とを有する固体撮像装置と、

第1の固体撮像素子の画素の値と、第2の固体撮像素子の画素の値とを抽出する抽出回路と、抽出された画素値 を演算処理する演算回路からなり画素欠陥を検出する検 出回路と、

検出回路の出力信号より制御される補正回路とからなる ことを特徴とする画素欠陥補正装置。

【請求項4】 抽出回路が、第1の固体撮像素子の第1の画素の値と、第1の画素に半画素隣接する第2の固体 撮像素子の第2,第3の画素の値と、第1の画素に隣接 する第1の固体撮像素子の第4,第5の画素の値とを抽 出する抽出回路からなることを特徴とする上記第3項の 画素欠陥補正装置。

【請求項5】 演算回路が、第1の画素の値と第4の画素の値との差、第1の画素の値と第5の画素の値の差を求め、それぞれ一定値と比較する第1,第2の演算処理回路と

第2の画素の値を、第1,第4の画素の値を演算処理した値と比較する第3の演算処理回と、

第3の画素の値を、第1,第5の画素の値を演算処理した値と比較する第4の演算処理回路からなることを特徴とする上記第4項の画素欠陥補正装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はCCD等の固体撮像素子 向で考え、1つ上の画素で置換するを用いた撮像装置において、固体撮像素子に存在する画 50 の平均で置換する方法などがある。

素欠陥を検出し補正する画素欠陥補正装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般にCCD等の半導体により形成された固体撮像素子においては、半導体の局部的な結晶欠陥等により画質劣化を生じることが知られている。入射光型に応じた撮像出力に常に一定のバイアス電圧が加算されてしまう画像欠陥は、この画像欠陥信号がそのまま処理されるとモニター画面上に高輝度の白い点として現れるので白キズと呼ばれている。また光電感度の低いものは黒い点として現れるので黒キズと呼ばれている(以後、画素欠陥をキズと称する)。

【0003】従来、上記のようなキズに対する検出に関しては、例えば特開昭61-261974号公報に示されている。この方法は注目画素が周辺の画素に対して一定量以上大きいまたは小さい出力を持つ画素をキズとして検出する方法であり、横方向および縦方向に隣接画素間の差を取り、周辺の画素と異なる出力を持つ画素を検出するものである。

20 【0004】以下、CCDの水平方向における白キズの 検出の場合について説明を行うものとし、まずこの場合 の従来の画素欠陥補正装置について具体的に説明を行 う。白キズは、周辺の画素に対して、通常1画素のみ突 出している。例えば、注目画素とその前後の画素の関係 は図10(a)のように表される。このため、注目画素 とその隣接する前後の画素と比較し、注目画素が一定レ ベル以上前後の画素より大きい場合キズと見なすことが できる。

$$y_{n-1} - y_n > a_1$$
 (11)

 $\mathbf{y}_{n+1} - \mathbf{y}_n > \mathbf{a}_2 \tag{12}$

 a_1 、 a_2 は、 $y_n O y_{n-1}$ 、 y_{n+1} に対する突出量のしきい値であり、ここでは $a_1 = a_2 = a$ (>0) として考40 える。

【0007】以上により、注目する画素の値がその周辺の画素の値に対して一定レベル以上突出している場合は キズとみなし、検出出力を出力する。補正回路は、検出 出力により制御される。

【0008】画素欠陥の補正に関しては、特開昭62-8666号公報にいくつかの方法が示されている。例えば、1画素もしくは2画素前の画素で置換する方法、前後の画素値の平均で置換する方法、または同様に垂直方向で考え、1つ上の画素で置換する方法、上下の画素値の平均で関換する方法などがある。

2

3

【0009】ここでは、補正回路は前後の画素値の平均で置換するものとし、ブロック図は図3に示したようになり、動作は以下の通りである。入力された信号はFF5,6を通り、中央の注目画素の値とその前後の画素値を抽出する。注目画素の前後の画素値からこれらの平均値を求め補正信号としている。検出回路の検出出力に従い、通常は中央の注目画素の値を、キズと判定した場合は補正信号を出力する。

【0010】以上より、周辺の画素の値に対して一定レベル以上突出している画素に対してはキズとして検出で 10き、目立たないよう補正することができる。

[0011]

【発明が解決しようとする問題点】しかしながら、上記の方法によれば、点光源のような信号に対しては、信号であるにも関わらず突出していることからキズと誤って判定する。例えば、周囲が暗い中で1点のみ明るい図10(b)のようなCCD出力信号の場合、その中心の信号はキズと誤って判定され、誤補正されてしまう。これにより図10(b)の補正回路出力信号のように、本来あるべき信号が欠けた形になる。このように点光源のよ20うな信号がある場合には画質を劣化させ、良好な画像を得ることができないという問題を有していた。

【0012】本発明はこのような従来の問題点を解決するものであり、簡単な構成で信号とキズを精度良く判別し、キズについてのみ補正を行い、点光源のような信号を含む画像においても、本来の画質を劣化させることなく、良好な画像を得ることができる画素欠陥補正装置を提供するものである。

[0013]

【問題を解決するための手段】本発明の画素欠陥補正装置は、固体撮像素子と、固体撮像素子の各画素を順次走査し読み出された信号をサンプリングするサンプリング回路とを有する撮像装置と、第1の画素の値と、隣接する第2、第3の画素の値と、第2、第3の画素に隣接し第1の画素から離れた側にある第4、第5の画素の値を抽出する抽出回路と、抽出された画素値を演算処理する演算回路とからなり画素欠陥を検出する検出回路と、検出回路の出力信号により制御される補正回路とからなることを特徴とする画素欠陥補正装置である。

[0014]

【作用】本発明によれば、点光源のような信号において も従来のように誤検出、誤補正を行わず、信号とキズを 区別し、キズを精度良く検出できるため、キズについて のみ補正を行い、本来の画質を劣化させることなく、良 好な画像を得ることができる。

[0015]

【実施例】(実施例1)以下、本発明の第1の実施例に ついて図面を参照して説明する。

【0016】本発明の第1の実施例の全体ブロック図を 図1に示す。入射光はレンズ101、光学LPF102 50 を経由しCCD103に到達し、CCD103により光電変換され、CDS回路104、AD変換器105を介し、デジタル信号に変換される。この信号より検出回路106でキズを検出し、検出信号を出力する。この検出信号により補正回路107を制御する。

【0017】本発明の第1の実施例の検出回路のブロック図を図2に示す。このブロック図では以下の動作を行う。まずFF1~4により注目画素とその前後、およびさらにその前後の計5画素の画素データ y_{n-2} , y_{n-1} , y_n , y_{n+1} , y_{n+2} を抽出する。ここで、FF1~4のクロックはCCDのクロックと同じ f_{CK} である。これらの画素データに対し、加算器11~16、コンパレータ21~24 を用い下記の演算を行う。

[0018]

$$y_n - y_{n-1} > a_1 \tag{1}$$

$$y_n - y_{n+1} > a_2 \tag{2}$$

 $a_1 = a_2 = a (>0)$

$$y_{n-1} < b_1 (y_n + y_{n-2}) / 2$$
 (3)

$$y_{n+1} < b_2 (y_n + y_{n-2}) / 2$$
 (4)

 $b_1 = b_2 = b = 1/2$

式(1),(2)では、注目画素が周辺画素に対して一定値以上突出しているという条件を満たすことを判定する。これにより、キズであるための必要条件を満たすことを判定しており、点光源も含まれる。 a 1, a 2は突出量が一定値以上であることを判定するためのしきい値であり、ここでは a 1 = a 2 = a (>0) としている。これらの演算を加算器 1 1, 1 2,比較回路 2 1, 2 2 を用いて行っている。

【0019】式(3),(4)では、隣接する前後の画素データが一定のレベル以上あるという条件を満たすことを判定する。これによりキズと点光源の区別を行っている。b1、b2は隣接する前後の画素データの突出量を判定するためのしきい値を決めるための係数である。ここでは、しきい値を、式(3),(4)の右辺のように設定している。b1、b2を注目画素データと1個おいて前後の画素データとの平均に掛け、しきい値を算出している。b1、b2は一例として、b1=b2=b=1/2と設定してある。これらの演算を加算器13,14,15,16、比較回路23,24を用いて行っている。

) 【0020】以上の4個の比較回路による各1ビットに 出力判定出力のANDを取り、上記の4式をすべて満た すことを判定する。4式をすべて満たすときキズと判定 し、検出回路106より検出信号を出力し、補正回路1 07に補正信号を出力するよう制御する。

【0021】本発明の第1の実施例の補正回路のブロック図を図3に示す。入力された信号はFF5,6を通り、中央の注目画素の値とその前後の画素値を抽出する。ここで、FF5,6のクロックはfckである。注目画素の前後の画素値からこれらの平均値を求め補正信号としている。検出回路の検出出力に従い、通常は中央の

4

注目画素の値を、キズと判定した場合は補正信号を出力 する。また検出回路との時間合わせは必要に応じ行うも のとする。

【0022】 (実施例2)以下、本発明の第2の実施例 について図面を参照して説明する。本発明の第2の実施 例の全体ブロック図を図5に示す。入射光はレンズ50 1、光学LPF502を経由し、プリズム503によ り、R, G, Bの各色信号に分離され、それぞれに対応 したCCD504, 505, 506に到達する。GのC CD504に対し、R, BのCCD505, 506は水 10 平方向に半画素ずれた位置に配置されている。これらの CCDにより光電変換され、CDS回路507,50 8,509、AD変換器510,511,512を介 し、デジタル信号に変換される。この信号より検出回路 513でキズを検出し、検出信号を出力する。この検出 信号により補正回路514を制御する。

【0023】本発明の第2の実施例の検出回路のブロッ ク図を図6に示す。G信号に対し、R, B信号は同じ関 係にあるため、ここでは、検出回路にG信号とR信号が 入力された場合について示してある。このブロック図で は以下の動作を行う。まず入力したG信号とR信号はC CDのクロックと同じfckで動作するFF51,52を 通り、2fcKで動作するセレクタ40により2fcKレー トでG、R信号のシリアル信号に変換される、その後、 FF1~4により注目画素として例えばG信号とする と、G信号gnとその半画素前後のR信号rn-0.5、r n+0.5、および1画素前後のg_{n-1}、g_{n+1}の計5画素の 画素2を抽出する。ここでは、FF1~4のクロック は、2fckである。これらの画素データに対し、加算器 11~16、比較回路21~24を用い下記の演算を行 30 う。

[0024]

$$g_n - g_{n-1} > a_1 \tag{5}$$

$$g_n - g_{n+1} > a_2 \tag{6}$$

 $a_1 = a_2 = a \ (>0)$

$$r_{n-0.5} < b_1 (g_n + g_{n-1}) / 2$$
 (7)

$$r_{n+0.5} < b_2 (g_n + g_{n+1}) / 2$$
 (8)

 $b_1 = b_2 = b = 1/2$

式(5), (6)では、注目画素が周辺画素に対して一 定値以上突出しているという条件を満たすことを判定す 40 る。これにより、キズであるための必要条件を満たすこ とを判定しており、点光源も含まれる。 a1、 a2は突出 量が一定値以上であることを判定するためのしきい値で あり、ここでは $a_1 = a_2 = a$ (> 0) としている。これ らの演算を加算器 11, 12, 比較回路 21, 22を用 いて行っている。

【0025】式(7), (8)では、隣接する前後の画 素データが一定のレベル以上あるという条件を満たすこ とを判定する。これによりキズと点光源の区別を行って いる。 b1、 b2は隣接する前後の画素データの突出量を 50 判定するためのしきい値を決めるための係数である。こ こでは、しきい値を、式(7),(8)の右辺のように 設定している。 b1, b2を注目画素データと1個おいて 前後の画素データとの平均に掛け、しきい値を算出して いる。 b_1 , b_2 は一例として、 $b_1 = b_2 = b = 1/2$ と 設定してある。これらの演算を加算器13,14,1

【0026】以上の4個の比較回路による各1ビットに 出力判定出力のANDを取り、上記の4式をすべて満た すことを判定する。4式をすべて満たすときキズと判定 し、検出回路より検出信号を出力し、補正回路に補正信 号を出力するよう制御する。

5, 16、比較回路23, 24を用いて行っている。

【0027】本発明の第2の実施例の補正回路のブロッ ク図を図7に示す。入力された信号はFF5,6,7, 8を通り、中央の注目画素の値とその1画素前後の画素 値を抽出する。ここで、FF5~8のクロックはfcxで ある。注目画素の1画素前後の画素値からこれらの平均 値を求め補正信号としている。検出回路の検出出力に従 い、キズでないと判定した場合は中央の注目画素の値 を、キズと判定した場合は補正信号を出力する。また検 出回路との時間合わせは必要に応じ行うものとする。

【0028】以上の実施例1,2については、白キズに ついてのみの説明を行っているが、黒キズについても、 キズの方向が反対であることを考慮し、a1, a2の符 号、不等号の向きを変更することにより、同様に検出が 可能である。

【0029】また、以上の実施例については、水平方向 についてのみの説明を行っているが、垂直方向について も同様であり、水平方向、垂直方向の両方を組み合わせ た処理も可能である。

[0030]

【発明の効果】以上の説明より明らかなように、本発明 によれば、点光源のような信号においても従来のように 誤検出、誤補正を行わず、信号とキズを区別し、キズを 精度良く検出できるため、 キズについてのみ補正を行 い、本来の画質を劣化させることなく、良好な画像を得 ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の画素欠陥補正装置の全 体構成のブロック図

【図2】本発明の第1の実施例の画素欠陥補正装置の検 出回路のブロック図

【図3】本発明の第1の実施例の画素欠陥補正装置の補 正回路のブロック図

【図4】本発明の第1の実施例における信号波形

【図5】本発明の第2の実施例の画素欠陥補正装置の全 体構成のブロック図

【図6】本発明の第2の実施例の画素欠陥補正装置の検 出回路のブロック図

【図7】本発明の第2の実施例の画素欠陥補正装置の補

正回路のブロック図

【図8】本発明の第2の実施例のおける信号波形

【図9】従来の画素欠陥補正装置の検出回路のブロック

【図10】 従来の画素欠陥補正装置の信号波形

【図1】

101 レンズ 102 光学LPF

【符号の説明】 103 CCD

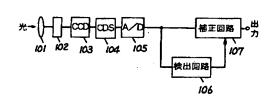
105 A/D変換器

106 検出回路

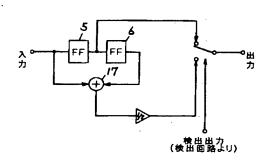
補正回路 107

【図2】

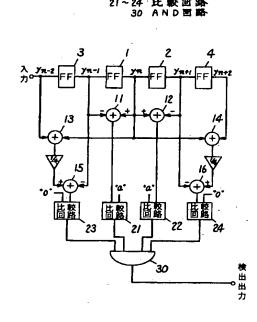
8

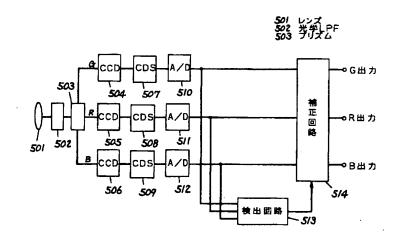


【図3】

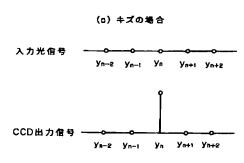


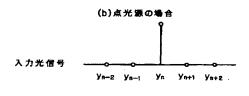
[図5]

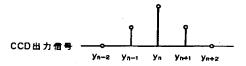




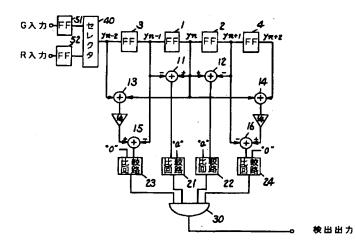
【図4】



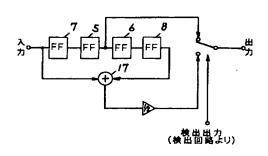




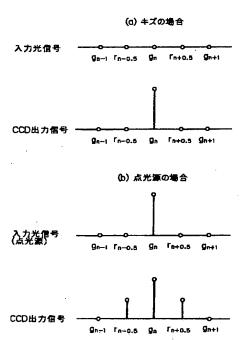
【図6】



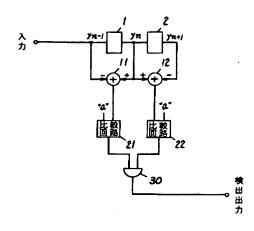
【図7】



【図8】



【図9】



【図10】

